PASTE COATING METHOD

Publication number: JP2002166225 (A)

Publication date:

2002-06-11

Inventor(s):

SAITO TADAYUKI; TOYOSHIMA HIRONOBU; WATASE NAOKI; SHIMIZU

TSUNEYOSHI

Applicant(s):

HITACHI IND CO LTD

Classification:

- international:

B05D7/24; B05D1/26; B05D3/00; B05D3/02; B05D7/24; B05D1/26; B05D3/00;

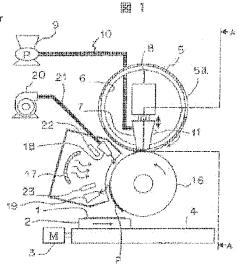
B05D3/02; (IPC1-7): B05D7/24; B05D1/26; B05D3/00; B05D3/02

- European:

Application number: JP20000367332 20001201 Priority number(s): JP20000367332 20001201

Abstract of JP 2002166225 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method to coat paste onto a substance to be processed in a good molding condition. SOLUTION: This invention relates to coat paste onto a substance to be processed. On an endless transfer face of a transfer means, paste is coated to a desired thickness and pattern. By the time the transfer face of the transfer means rotates and paste on the transfer face reaches the substance to be processed, at least a part of a solvent in the paste on the transfer face is removed to make its viscosity to become a desired value. After that, with revolution of the transfer face, paste the viscosity of which is adjusted on the transfer face is coated to the substance to be processed.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-166225

(43)Date of publication of application: 11.06.2002

(51)Int.Cl.

B05D 7/24 B05D 1/26 B05D 3/00 B05D 3/02

(21)Application number: 2000-367332

367332 (71)Applica

(71)Applicant: HITACHI INDUSTRIES CO LTD

(22)Date of filing:

01.12.2000

(72)Inventor: SAIT

SAITO TADAYUKI TOYOSHIMA HIRONOBU

WATASE NAOKI

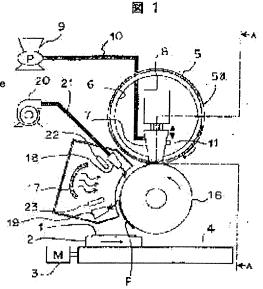
SHIMIZU TSUNEYOSHI

(54) PASTE COATING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method to coat paste onto a substance to be processed in a good molding condition.

SOLUTION: This invention relates to coat paste onto a substance to be processed. On an endless transfer face of a transfer means, paste is coated to a desired thickness and pattern. By the time the transfer face of the transfer means rotates and paste on the transfer face reaches the substance to be processed, at least a part of a solvent in the paste on the transfer face is removed to make its viscosity to become a desired value. After that, with revolution of the transfer face, paste the viscosity of which is adjusted on the transfer face is coated to the substance to be processed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

12.02.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted

abandonment

registration]

[Date of final disposal for application]

22.06.2006

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-166225 (P2002-166225A)

最終頁に続く

(43)公開日 平成14年6月11日(2002.6.11)

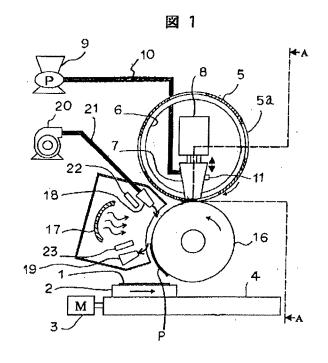
(51) Int.Cl. ⁷	藏別記号		FΙ		テーマコード(参考)	
B 0 5 D	7/24 1/26 3/00	3 0 1	B 0 5 D	7/24	3 0 1 F	X 4D075
				1/26	A D Z	
				3/00		
	3/02			3/02		
			審査請求	未請求	請求項の数4	OL (全 5 頁)
(21)出願番号		特願2000-367332(P2000-367332)	(71)出顧人	0002330	077	
				株式会社 日立インダストリイズ		
(22)出顧日		平成12年12月 1 日 (2000. 12.1)	東京都足立区中川四丁目13番17号			
			(72)発明者	72)発明者 齊藤 忠之		
			茨城県竜ヶ崎市向陽台五丁目2番 日立テ			
				クノエン	ンジニアリング材	式会社開発研究所
				内		
			(72)発明者	豊島が	宜	
				茨城県首	量ヶ崎市向陽台五	订目2番 日立テ
				クノエン	_ノ ジニアリング桝	式会社開発研究所
				内		
			(74)代理人	1000746	31	
				弁理士	高田 幸彦 ((外1名)

(54) 【発明の名称】 ペースト塗布方法

(57)【要約】

【課題】被処理物上にベーストを良好な成型状態で塗布 する方法を提供することである。

【解決手段】被処理物上にペーストを塗布する方法であり、転写手段の無端転写面に所望の厚さならびにパターンのペーストを塗布し、転写手段の転写面が回転し転写面上のペーストが被処理物に到る間に転写面上のペースト中における少なくとも一部の溶剤を除去してその粘度が所望な値となるようにし、その後、転写面の回転にともなって被処理物上に粘度調整された転写面上のペーストを転写塗布する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】被処理物上にペーストを塗布するものにおいて、

転写手段の無端転写面に所望の厚さならびにパターンの ペーストを塗布し、該転写面が回転し該転写面上の該ペ ーストが該被処理物に到る間に該転写面上の該ペースト 中における少なくとも一部の溶剤を除去してその粘度が 所望な値となるようにし、その後、該転写面の回転にと もなって該被処理物上に該転写面上の該ペーストを転写 塗布することを特徴とするペースト塗布方法。

【請求項2】上記請求項1において、該転写面へのペーストの塗布は、円筒状スクリーンマスクあるいは凹版転写手段を介して行うことを特徴とするペースト塗布方法

【請求項3】上記請求項1において、該転写面上の該ペースト中における溶剤を除去は、該ペースト表面への加熱、送風および該転写手段からの加熱の少なくとも一種により該ペースト中における溶剤を蒸発させて行うことを特徴とするペースト塗布方法。

【請求項4】上記請求項1において、該転写手段はロー 20 ル状あるいはベルト状であることを特徴とするペースト 塗布方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はベースト塗布方法に 係わり、特に、被処理物上にベーストを良好な成型状態 で塗布する方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、ブリント基板などの剛性の高い基板あるいはフィルムやセラミックのグリーンシートなど柔軟性に富んだ基板(以下、これら基板を被処理物と呼ぶ。)上に所望の厚さや形状の膜を形成するには、ノズルからペーストを吐出して塗布したり、スクリーンマスク印刷によって塗布していた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】前記従来技術においては、ペーストの流動性が低い(粘度又はチキソトロピー性が高い)場合、ノズルによる塗布では、吐出開始や終了のだれや盛上がりが生ずる場合があり、厚さが不均一となる問題があった。また、スクリーンマスク印刷によ 40る塗布では、スクリーンの跡が膜上に残ったり、転写性が不十分で印刷不良が発生する場合がある。そこで、流動性が高いペーストを用いると、いずれの従来技術でも、塗布後にペーストが流れて厚さが減り、所望の厚さの膜が得られない。

【0004】また、前記いずれの従来技術においても、ペーストの粘度に係わらず、塗布後のペーストに表面張力が働いて断面が矩形の膜を形成することは困難であった。

【0005】これらの問題は塗布する材料が液層(液

状)であることに由来しており、固層(固体)材料を用いるなら回避できることである。

【0006】しかしながら、固層材料を用いる場合には、前以ってベースフィルムなどに成型しておく必要があり、取扱性向上のためにフィルムロールとしておいて繰り出し、圧着ロール間を通して塗布(貼付)した後のベースフィルムは巻き取る必要があり、装置が大型化するだけでなく、繰り出しロールから圧着ロール間でベースフィルムが伸び、被処理物の所望位置に貼り付ける位10 置合わせが困難で、張力調整が大変であった。

【0007】それゆえ、本発明の目的は、被処理物上にベーストを良好な成型状態で塗布することができるベースト塗布方法を提供することにある。また、本発明の他の目的は、ベースト塗布を実行するベースト塗布装置が大型化せず取り扱いが容易になるベースト塗布方法を提供することにある。さらに、本発明の他の目的は、液層のベーストを扱かっても固層の膜を扱うと同等の成型性が得られるベースト塗布方法を提供することにある。【0008】

【課題を解決するための手段】前記課題を解決する本発明の特徴は、転写手段の無端転写面に所望の厚さならびにパターンのペーストを塗布し、該転写面が回転し該転写面上の該ペースト中における少なくとも一部の溶剤を除去してその粘度が所望な値となるようにし、その後、該転写面の回転にともなって該被処理物上に該転写面上の該ペーストを転写塗布することにある。

【0009】上記本発明においては、転写手段の無端転写面に塗布された所望の厚さならびにパターンは、転写手段の無端転写面で変形する間もなく仮乾燥され、形状を維持して該被処理物上に転写塗布される。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態を図に基づいて説明する。図1、図2において、1はブリント基板、2はブリント基板1の吸着台、3は吸着台2を左右に移動させるサーボモータなどの駆動装置、4は吸着台2の左右移動のためのリニヤガイド、5は円筒形のスクリーンマスクで、バターン化された開孔5 a を備えている。

0 【0011】6はスクリーンマスク5の環状の端部支持枠、7はペーストPを吐出すノズル、8はスクリーンマスク5に対するノズル7の押圧力を調整するエアシンダなどの加圧装置、9は配管10を介してノズル7にペーストを補給するポンプ、11はノズル7内でのペーストの圧力を検出する圧力センサである。

【0012】片方の支持枠6にはギヤ12を固定してあり、ギヤ12に噛み合うギヤ13をサーボモータなどの駆動装置14でスクリーンマスク5を一定方向に回転させる。サーボモータ14には回転量を検出するためのエンコーダ15を設けている。

【0013】16は表面に耐熱性やペーストPの剥離性 に富んだフッ素系あるいはシリコン系の素材を用いた転 写ロール(転写手段)、17は転写ロール16に輻射熱 を与える電熱ヒータ(加熱手段)、18、19は送風フ ァン20から配管21を介して送られる空気を転写ロー ル16の転写面に吹付け吸引する送風ノズル (送風手 段)と吸引ノズル、22は温度センサ、23は風量セン サである。

【0014】転写ロール16は、互いに噛み合っている ンマスク5とは反対方向に回転駆動する。27はサーボ モータ26の回転量を検出するエンコーダで、図示して いない制御装置はエンコーダ15、27の検出結果から サーボモータ3、14、26の駆動を制御し、プリント 基板1の移動速度およびスクリーンマスク5と転写ロー ル16の周速度を一致させる。また、この制御装置は圧 カセンサ11の検出結果をみて図示していない正圧源か らの正圧供給を調整して、ノズル7から吐き出すペース トの吐出圧が予め設定した所望値になるように制御し、 センサ22、23の検出結果から転写ロール16の転写 20 面上にスクリーンマスク5から転写したペーストPに対 する加熱量や送風量が予め設定した所望値になるように ヒータ17への電力供給や送風ファン20の回転量を制 御している。

【0015】転写ロール16の転写面上にスクリーンマ スク5から転写するペーストPは、その厚さがスクリー ンマスク5の厚さで決まり、形状は開孔5 a の形状でき まる。従って、プリント基板1に塗布したいペーストの 厚さや形状は、スクリーンマスク5の構造で決まる。

【0016】スクリーンマスク5と転写ロール16の周 速度が一致するようにこれらをサーボモータ14、26 で回転させ、ノズル7に図示していない正圧源から正圧 を掛けて開孔5 aからペーストを転写ロール16の無端 の転写面上に塗布する。

【0017】転写ロール16の回転中に、転写面上のペ ーストは加熱と送風を受けて、溶剤が表面から蒸発して いく。転写面上のペーストの先端位置とプリント基板 1 のペーストを塗布したい位置が一致するように転写ロー ル16の回転に合わせてサーボモータ3で吸着台2を図 1で右方向に移動させるとともに位置が一致したところ 40 で、転写ロール16の周速度に合わせてブリント基板1 を移動させ、プリント基板 1 上に転写ロール 1 6 からべ ーストを転写塗布する。

【0018】ペーストは転写ロール16の転写面上にお いて溶剤がぬけて流動性を失い、転写(粘着)に必要な 適度な湿度を維持した仮乾燥状態となるので、転写ロー ル16からプリント基板1に転写される間にペーストや プリント基板1の厚さ方向での断面形状が殆ど変化する ことはなく、固層(固体)材料を用いた場合と同等な塗 布成果が得られる。転写ロールの段数を最低の1段とし 50 巻き取っているが、カバーフィルムによる被覆をするこ

ているから、ペーストPに減厚が起こらず、スクリーン マスク5の厚さでプリント基板1への塗布厚を設定でき るこの実施形態では、転写ロール16上でペーストの表 面から溶剤が揮発し除去され、溶剤含有量はペースト表 面において内部に転写面側よりも低くなっているから、 プリント基板 1 の表面に溶剤の影響を受けたくない素材 が設けられている場合に好都合である。

【0019】プリント基板1への転写を終了したら、吸 着台2を図1の左方向に戻し、次のプリント基板1を載 ギヤ24、ギヤ25およびサーボモータ26でスクリー 10 置して、転写ロール16の回転に合わせて、以下、連続 して多数のプリント基板1への転写を行う。

> 【0020】図3はフィルム上にベーストを転写し、保 管できるようにカバーフィルムで被覆しておく連続ペー スト塗布装置を示している。なお、図1、図2に示した ものと同一物、相当物には同一符号を付けている。

> 【0021】31は繰り出しロール32に巻回してある フィルム、33は圧着ロール、34はフィルム31の巻 き取りロール、35は繰り出しロール36に巻回してあ るカバーフィルム、37は張力調整ロール、38は圧着 ロール、39は本乾燥用ヒータである。

【0022】転写ロール16と圧着ロール33の周速度 を合わせ、柔軟なフィルム31を圧着ロール33で適宜 な圧力で転写ロール16に押すことで、転写ロール16 からフィルム31に半(仮)乾燥状態にあるペーストを 転写塗布する。フィルム31上のペーストは搬送路上の ヒータ39で加熱してペーストの本乾燥を行う。フィル ム31の圧着ロール38における搬送速度に合うように カバーフィルム35を繰り出しロール36から繰り出し て、カバーフィルム35とフィムル31でペーストPを サンドウィッチ状に被覆してロール34に巻き取り、保 存しておく。

【0023】上記実施形態に係わらず、本発明は以下の 形態で実施しても良い。

- 1. 転写ロール16へのペースト塗布は、ノズルとスク リーンマスクに代えて、凹版転写手段を用いてもよい。 との場合、版の凹部の深さでペーストPの厚さを設定で
- 2. 転写ロール16の内部に電熱ヒータなどの温度制御 が可能なヒータを内蔵しておいて、転写ロール16側か ら溶剤の蒸発を促しても良い。この場合、転写ロール1 6上におけるペーストPは表面において溶剤の含有率が 高いから、プリント基板やフィルムなど被処理物と良好 な粘着が得られる。
- 3. 仮乾燥のために、上記の内蔵ヒータと図1の送風手 段や加熱手段などの外部ヒータとの併用をしても良い。
- 4. 転写ロール16に代えて、無端ベルトを用いても良 64
- 5. 図2ではフィルム31へ転写塗布したペーストを本 乾燥した後にカバーフィルム35で被覆しロール34に

となく、所要の寸法(長さ)でフィルム31の幅方向に 切断し、枚葉で管理しても良い。

[0024]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、被処理物上にペーストを良好な成型状態で塗布することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明ベースト塗布方法の一実施形態を実行するベースト装置の部分的断面図である。

【図2】図1に示すベースト装置のA-A切断線に沿っ 10 た部分断面側面図である。 *

*【図3】本発明ペースト塗布方法の他の実施形態を実行するペースト装置の部分的断面図である。

【符号の説明】

P…ペースト

1、31…被処理物

5…スクリーンマスク

5 a …開孔

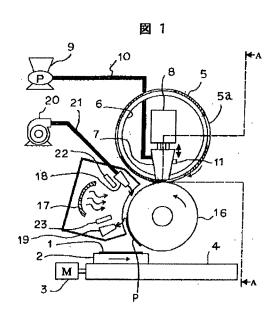
7…ノズル

16…転写ロール

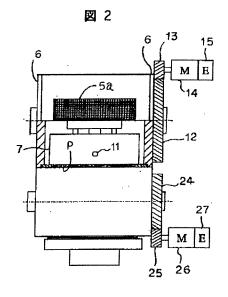
17…加熱手段

18…送風手段

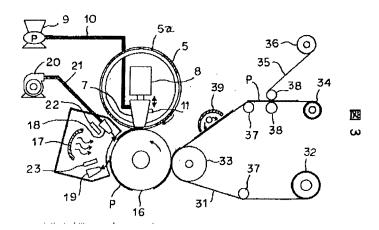
【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 渡瀬 直樹

茨城県竜ヶ崎市向陽台五丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所 内

(72)発明者 清水 恒芳

茨城県竜ヶ崎市向陽台五丁目2番 日立テ クノエンジニアリング株式会社開発研究所 内

Fターム(参考) 4D075 AC45 AC96 AD05 BB21Z CA47 DA04 DB31 DC22 EA14